



ELMISKOP II - Anlage

Gesamtansicht

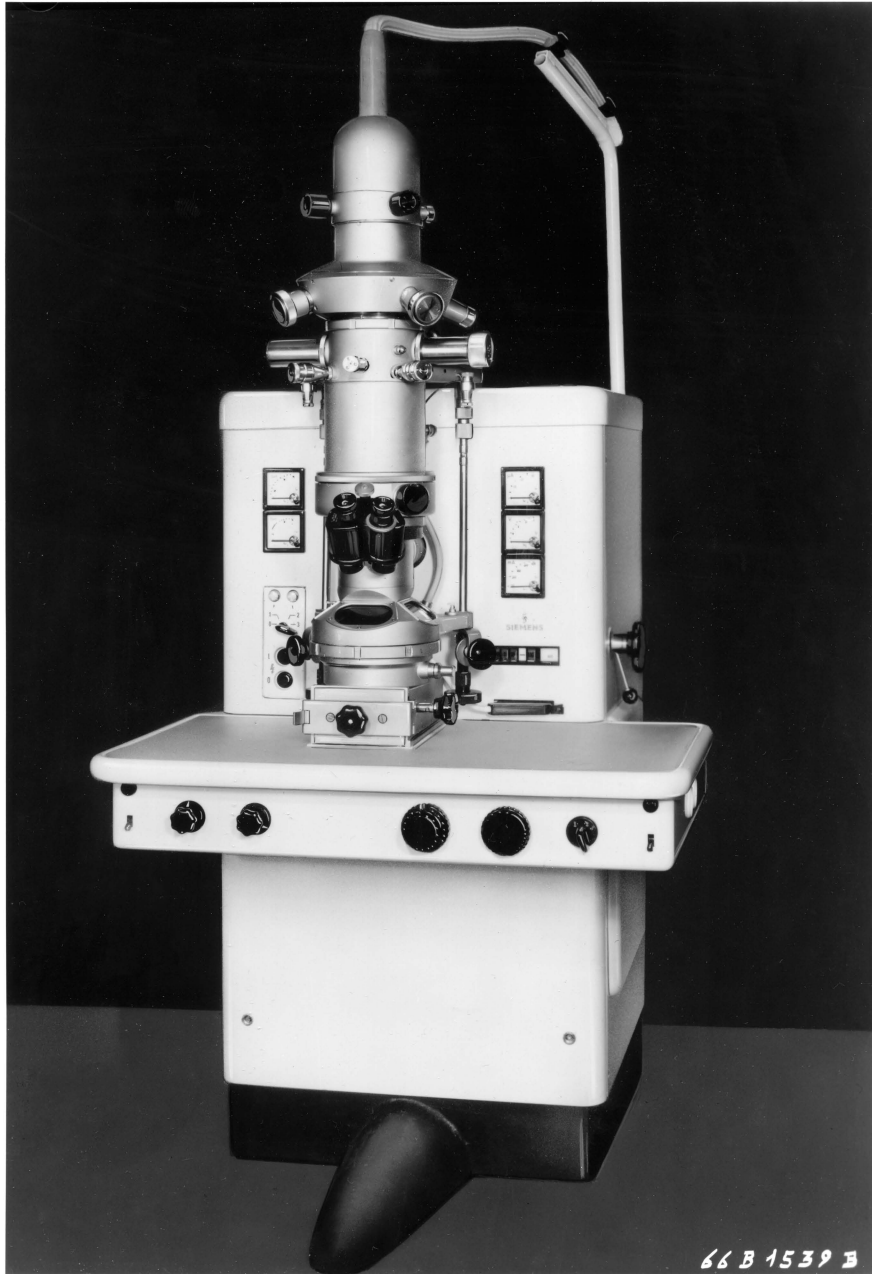
(Netzanschlußschrank an das Stativ  
herangerückt; Mindestabstand  $\geq$  0,8 m)



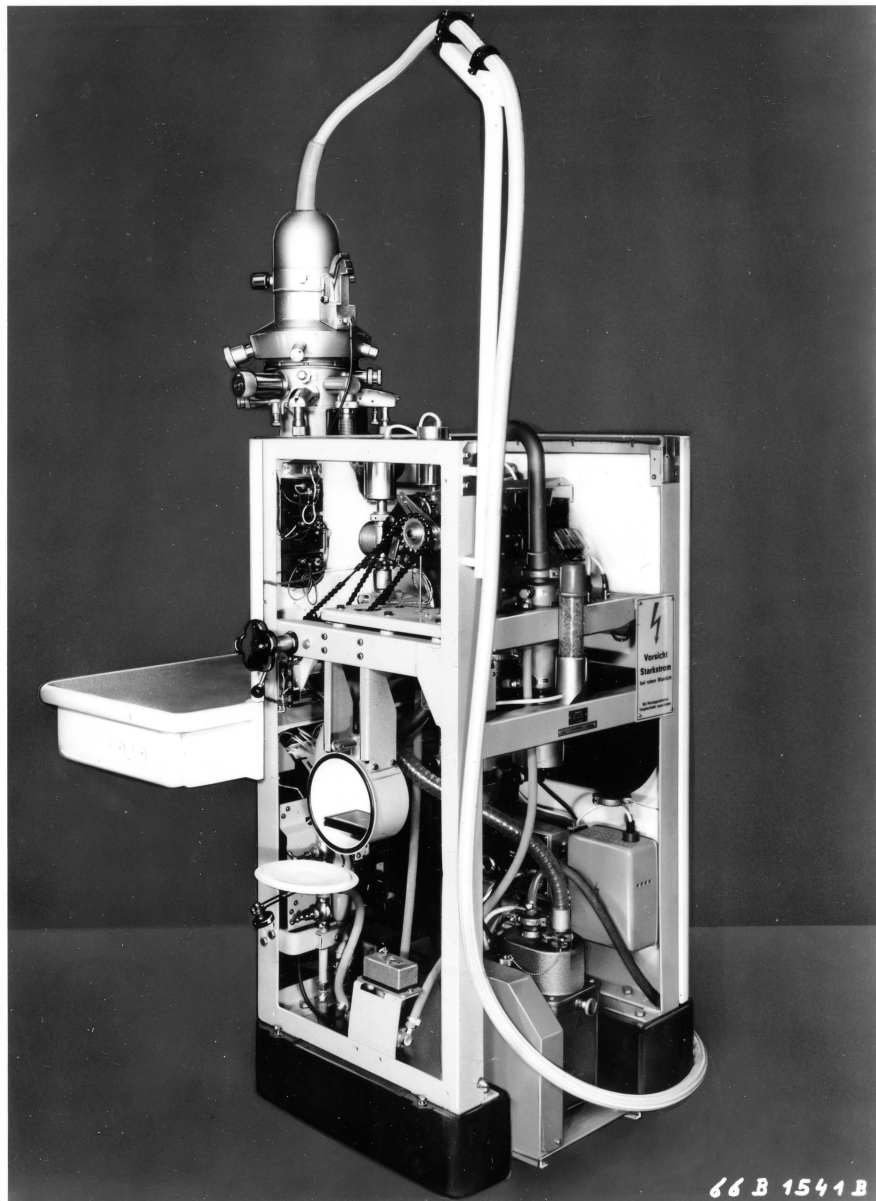
ELMISKOP II - Anlage

Gesamtansicht

(Netzanschlußschrank an das Stativ  
herangerückt; Mindestabstand  $\geq$  0,8 m)



Stativ mit Mikroskopröhre



66 B 1541 B

Stativ, Rückseite  
(Verkleidung abgenommen)



Mikroskopröhre

(Strahlkopf aufgeklappt)

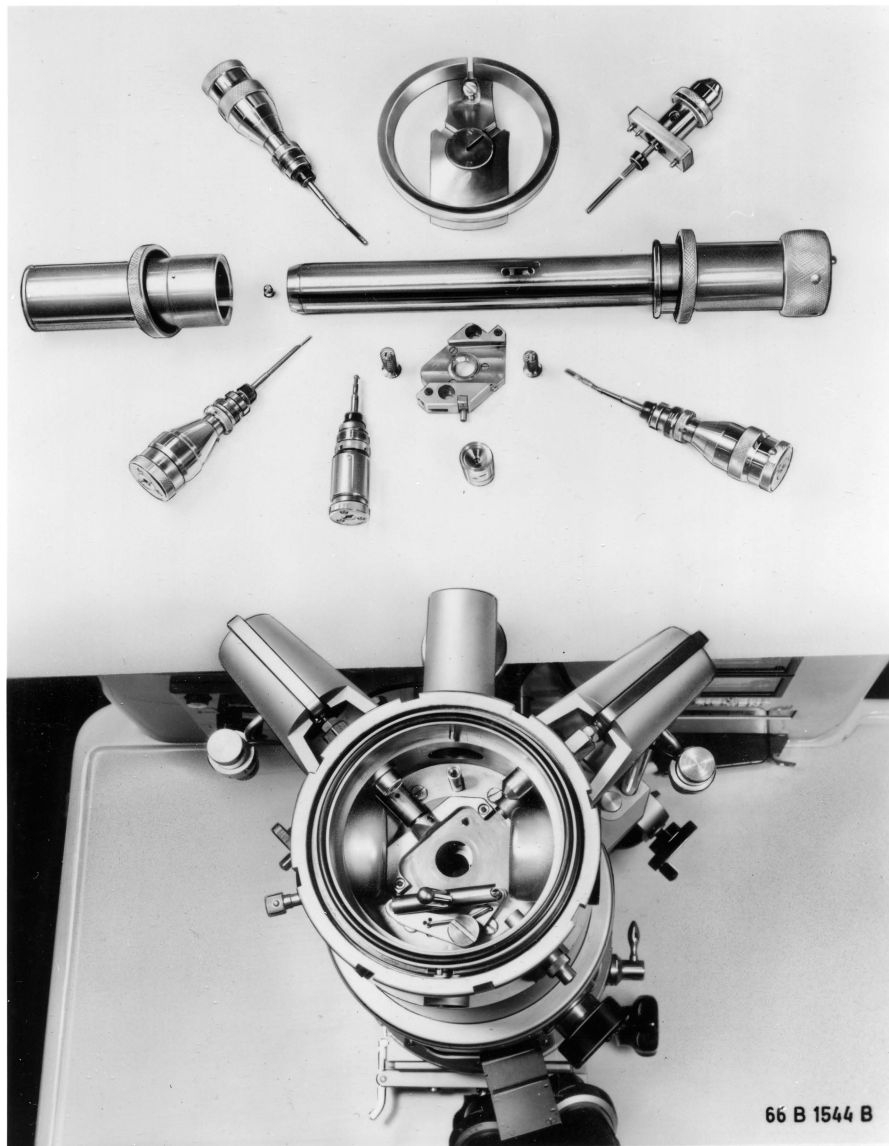
(Reihenaufnahmekassette geöffnet)



66 B 1537 B

Sphärische Kippeinrichtung

(zerlegt)



Objektiv mit Mehrfachprojektiv

Blendenkäfig (Vorblende)

Stabschleuse

Präparatverstelltisch

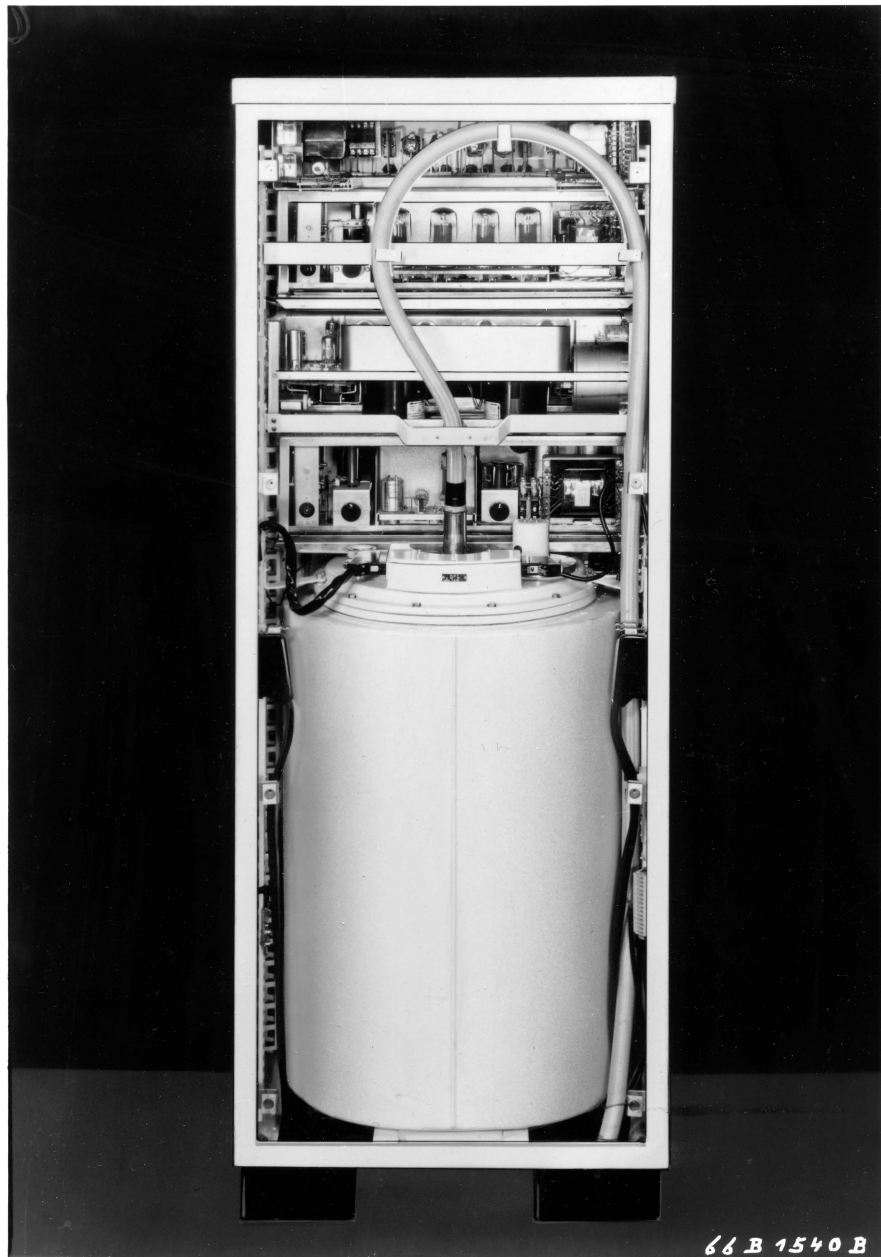
Objektivpolschuh

} demontiert



Netzanschlußschrank  
(geöffnet)



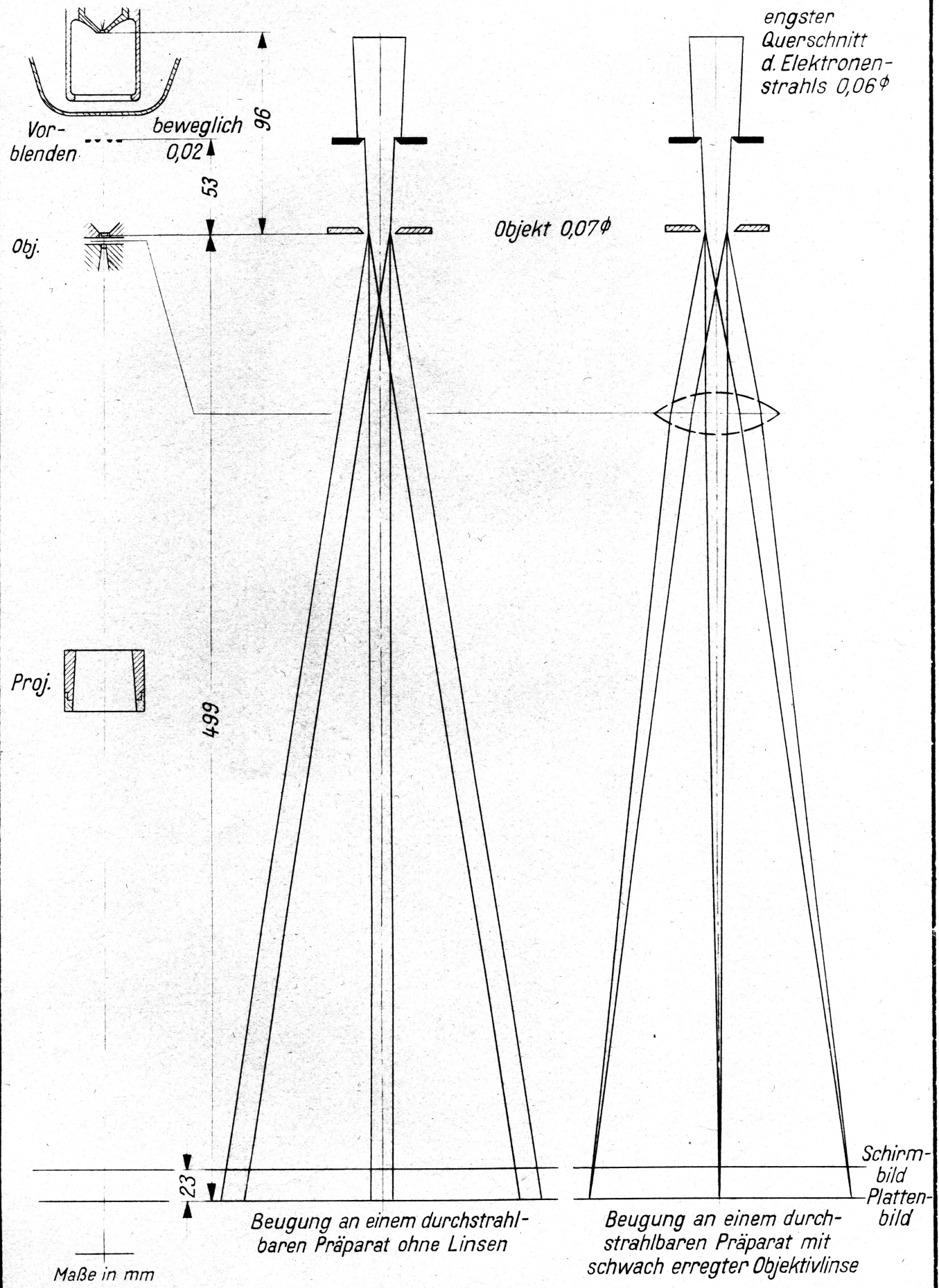


Netzanschlußschrank  
Rückseite  
(Rückwand abgenommen)

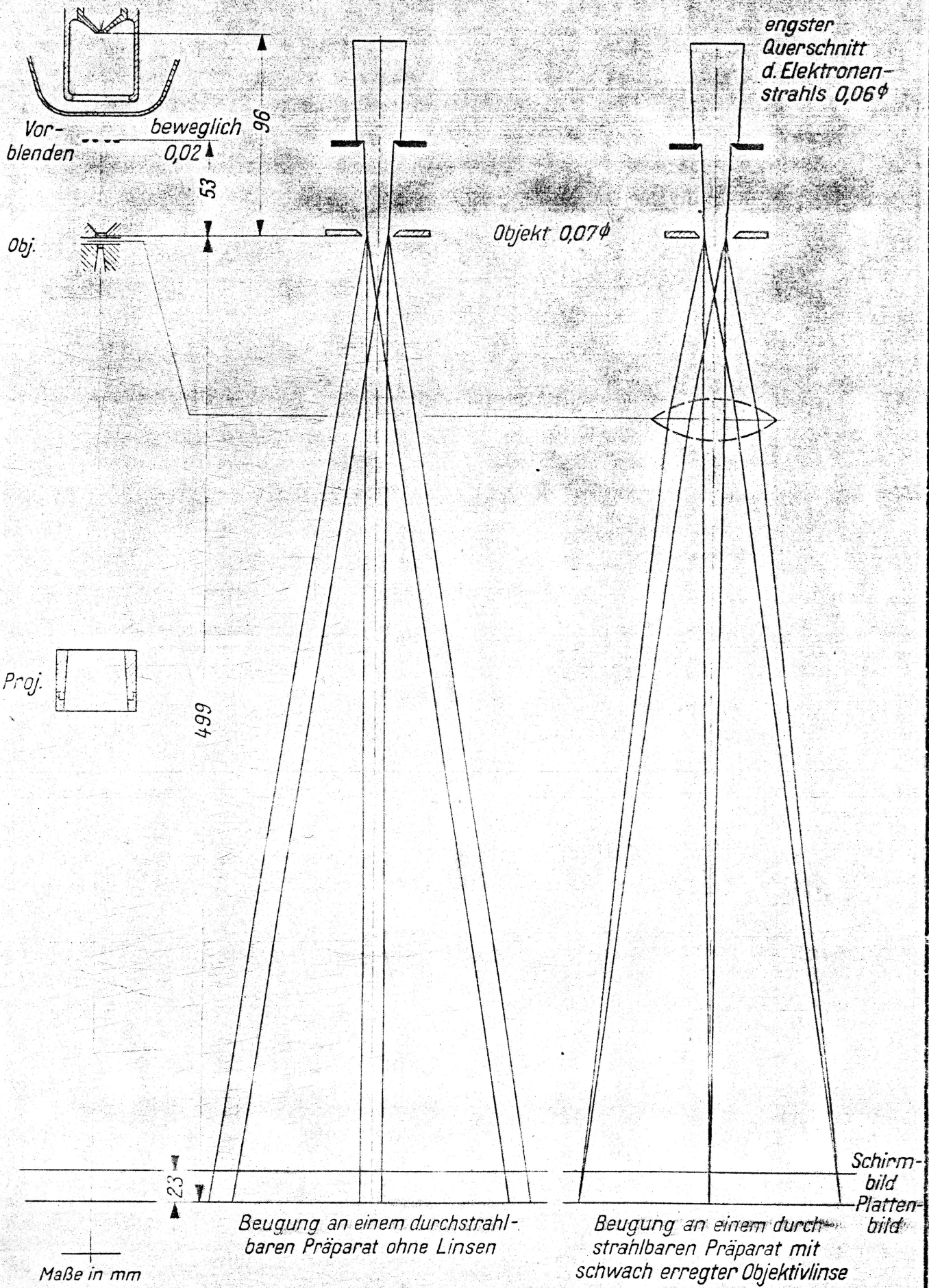


Werkzeuge

Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes unzulässig, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz (LitUrHG, UWG, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.



24. 1.64.



sind strafbar und verpflichten zu Schadensersatz (LitURhG, UWG, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Proj.

499

23

Maße in mm

Beugung an einem durchstrahlbaren Präparat ohne Linsen

Beugung an einem durchstrahlbaren Präparat mit schwach erregter Objektivlinse

Schirmbild-Plattenbild

engster Querschnitt d. Elektronenstrahls 0,06ϕ

Objekt 0,07ϕ

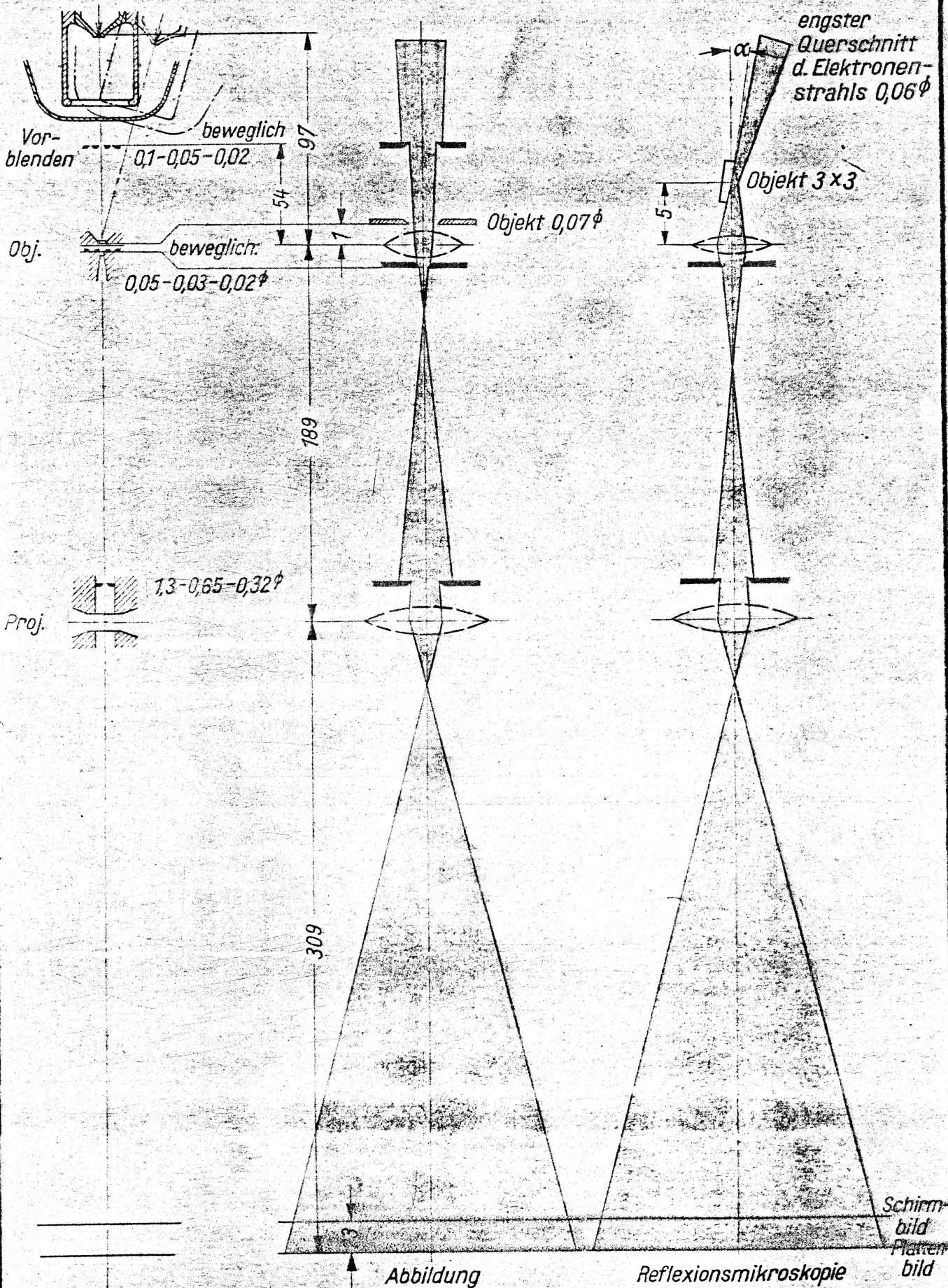
Vorblenden beweglich 0,02 96

Obj.



# Abbildungs- und Reflexionsstrahlengänge

## Elmiskop II



ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz (LitUrHG, UWG, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

1. 10.56 9.1.64

SIEMENS & MÜLLER  
AKTIENGESELLSCHAFT  
WWM/Sondermeßgeräte

EO. 10 107